

특허증

CERTIFICATE OF PATENT

특허

Patent Number

제 10-2878394 호

출원번호

Application Number

제 10-2025-0056463 호

출원일

Filing Date

2025년 04월 29일

등록일

Registration Date

2025년 10월 24일

발명의 명칭 Title of the Invention

궤도를 따라 순환되는 가공대상물을 플라즈마 발생장치를 통해 처리하는 금속소재의 전처리방법

특허권자 Patentee

이에프테크놀로지 주식회사(134811-*****)
경기도 화성시 향남읍 발안공단로 221, 203호

발명자 Inventor

등록사항란에 기재

위의 발명은 「특허법」에 따라 특허원부에 등록되었음을 증명합니다.

This is to certify that, in accordance with the Patent Act, a patent for the invention has been registered at the Ministry of Intellectual Property.



지식재산처

Ministry of
Intellectual Property

2025년 10월 24일

지식재산처장

MINISTER,
MINISTRY OF INTELLECTUAL PROPERTY



QR코드로 현재기준
등록사항을 확인하세요

